

Title (en)

PROCESS FOR PRODUCING THE ION-SENSITIVE PROBE ELECTRODE OF A HEAVY-METAL-ION SENSOR.

Title (de)

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER IONENSENSITIVEN ARBEITSELEKTRODE EINES SCHWERMETALLIONEN-SENSORS.

Title (fr)

PROCEDE POUR LA FABRICATION D'UNE ELECTRODE DE TRAVAIL IONOSENSIBLE D'IONS D'UN CAPTEUR D'IONS DE METAL LOURD.

Publication

**EP 0493576 A1 19920708 (DE)**

Application

**EP 91913708 A 19910718**

Priority

DE 4023130 A 19900720

Abstract (en)

[origin: WO9201929A1] Described is a process for the production of the ion-sensitive probe electrode of a heavy-metal-ion sensor, the electrode containing a mixture of Ag<sub>2</sub>S and MeS, where Me is the heavy metal to be determined. The invention calls for the components of the probe electrode to be printed on a substrate using thick-film techniques, films of Ag<sub>2</sub>S/MeS mixture with different heavy-metal ions being applied adjacent to each other. This sensor is inexpensive to manufacture and responds to different heavy-metal ions.

Abstract (fr)

Il est décrit un procédé pour la fabrication d'une électrode de travail ionosensible d'un capteur d'ions de métal lourd, laquelle contient un mélange de Ag<sub>2</sub>S et de MeS, Me désignant le métal lourd à déterminer. Selon l'invention, les éléments de l'électrode de travail sont imprimés sur un substrat par la technique des couches épaisses, les différentes couches de mélange juxtaposées contenant plusieurs des métaux lourds à déterminer. Le capteur fabriqué selon le procédé pour l'invention peut être fabriqué à un prix avantageux et réagit à différents ions de métal lourd.

IPC 1-7

**G01N 27/333**

IPC 8 full level

**G01N 27/333** (2006.01); **G01N 27/403** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**G01N 27/333** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 9201929A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 9201929 A1 19920206**; DE 4023130 A1 19920123; EP 0493576 A1 19920708; JP H05504630 A 19930715; US 5262205 A 19931116

DOCDB simple family (application)

**EP 9101346 W 19910718**; DE 4023130 A 19900720; EP 91913708 A 19910718; JP 51298591 A 19910718; US 88622992 A 19920520